

ERL計画推進室報告

2015年11月4日

河田洋

- 来年度の運転に向けて
- 加速器セミナー（Jos Benschop氏（ASML, Vice President））

来年度の運転に向けて

- 機構からは高輝度光源かERL 開発かの選択を迫られている。(10月31日の研究推進会議)
- 来年度の開発方針の議論が必須(運転か開発か?)
- その上で来年度予算の積み上げが必要

加速器セミナー

日時：2015年11月10日（火）、10:00～11:00

場所：4号館セミナーホール

講師：Jos Benshop氏（ASML, Vice President）

タイトル：“EUV lithography, status and opportunities”